

Рабочий учебный план

1 год обучения

Наименование дисциплины в соответствии с модулем	2015/2016 уч.г.											
	1 семестр						2 семестр					
	Всего	Аудиторные			Самост. работа	Форма контроля	Всего	Аудиторные			Самост. работа	Форма контроля
Лек		Лаб	практ	Лек				Лаб	практ			
Элементная база микро и нанозлектроники	16	10		6	32		20	8	6	6	36	экз
Схемотехнические решения в промышленной электронике	16	10		6	32		20	10		10	40	Зач.
Проектирование печатных плат.	14	4		10	28		18	6		12	36	Зач
Технология производства печатных плат	14	4		10	28		18	8		10	36	Зач
	60	28		32	120		76	32	6	38	148	

Практики

Наименование практики	2015/2016 уч.г.									
	1 семестр					2 семестр				
	Неделя	Часов			Форма контроля	Неделя	Аудиторные			Форма контроля
Итого		Сам раб	Ауд	Итого			Сам раб	Ауд		
Учебная										
Производственная										

2 год обучения

Наименование дисциплины в соответствии с модулем	2016/2017 уч.г.											
	1 семестр						2 семестр					
	Всего	Аудиторные			Самост. работа	Форма контроля	Всего	Аудиторные			Самост. работа	Форма контроля
Лек		Лаб	практ	Лек				Лаб	практ			
Элементная база микро и нанозлектроники												
Схемотехнические решения в промышленной электронике												
Проектирование печатных плат.	24	8	16		48		16		16		32	Экз
Технология производства печатных плат	24	8		16	48		16			16	32	Экз
	48	16	16	16	96		32		16	16	64	

Практики

Наименование практики	2016/2017 уч.г.									
	1 семестр					2 семестр				
	Неделя	Часов			Форма контроля	Неделя	Аудиторные			Форма контроля
Итого		Сам раб	Ауд	Итого			Сам раб	Ауд		
Учебная										
Производственная		10					24			зач
Предквалификационная										

Итоговая аттестация:

1. Защита квалификационной работы по дополнительной квалификации